## DE 102 19 905 A 1

® BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



(8) Int. Cl.<sup>7</sup>: H 01 L 51/40 H 01 L 51/20

DEUTSCHES
PATENT- UND

MARKENAMT

② Aktenzeichen:② Anmeldetag:

102 19 905.1 3. 5. 2002

Offenlegungstag:

4. 12. 2003

(f) Anmelder.

OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93049 Regensburg, DE

(7) Vertreter:

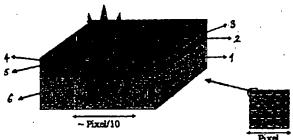
Epping Hermann Fischer, Patentenwaltsgesellschaft mbH, 80339 München @ Erfinder:

Diekmann, Karsten, Dr., 94371 Rattenberg, DE; Schilpp, Andreas, 74638 Waldenburg, DE; Günther, Bernd, 76185 Karlsruhe, DE; Süllau, Walter, 38100 Braunschweig, DE; Scheel, Wolfgang, Prof. Dr., 10178 Berlin, DE

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zur Herstellung
- Zur endlosen Fertigung eines optoelektronischen Bauelements wird vorgeschlagen, zumindest einen von zwei
  beschichteten Trägern beim Zusammenfügen der beschichteten Träger von einer Rolle zuzuführen, wabei der
  erste Träger mit einer Elektrode und einer oder mehreren
  organischen elektroluminiszierenden Schichten beschichtet ist, der zweite Träger mit einer zweiten Elektrode
  beschichtet ist und zumindest einer der Träger flexibel ist.
  Das optoelektronische Bauelement kann mehrere deridimensionale Struktureinheiten pro Bildpunkt zur Verbesserung der Lichtausbeute und -effizierz aufweisen.



## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement und ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements mit einem ersten Träger, der dreidimensionale Struktureinheiten aufweist und auf dem eine Schichtenfolge angeordnet ist, die aus einer ersten Elektrode, mehreren organischen Schichten und einer zweiten Elektrode besteht,

[0002] Ein solches Bauelements ist beispielsweise aus der 10 5,834,893 US bekannt. Dort ist eine organische LED (OLED) beschrieben und abgebildet, welche auf einem mit einer Ausnehmung versehenen Substrat aufgebaut ist. Eine metallische Kathodenschicht ist auf dem mit einer Ausnehmung versehenen Substrat so aufgebracht, dass die seitli- 15 chen Oberflächen der Ausnehmung auch bedeckt sind. Auf dem Boden der Auxnehmung sind zuerst die funktionellen organischen Schichten und dann eine Anodenschicht aus ITO (Indium-Zinnoxid) nacheinander aufgebracht. Die reflektierenden seitlichen Oberflächen sind so gekippt, dass 20 Licht von den organischen Schichten weitgehand senkrecht aus dem OLED geleitet wird.

[0003] Bei der Herstellung großflächiger Displays sind weitere Formen eines solchen Bauelements bekannt. Im Artikel "Organische Leuchtdioden" (in Design & Elektronik, 25 [0009] Da Verfahrensschritte a) bis c) die Beschichtung August 1999, Seits 88-90) wird eine OLED beschrieben, deren Anode durch herkömmliche photolithographische Prozesse streifenförmig strukturiert ist und deren aktive organische Schicht und Kathode mittels Photolithographie senkrecht zu den Anoden-Bahnen streifenfürmig aufge- 30 bracht sind. Die Kreuzungspunkte (Pixel) bilden dabei die aktiven Diodenflächen. Die Kathode ist anschließend abgedeckt und luftdicht versiegelt.

[0004] Bisher wird die oben beschriebene Art von optoelektronischen Bauelementen in der Regel in Sandwichbau- 35 weise gefertigt. Ein solches Verfahren ist in dem oben zitierten Artikel "Organische Leuchtdioden" beschrieben. Nach dieser Barweise wird auf einen transparenten Träger aus Glas oder Kunststoff eine dunne transparente Schicht von ITO aufgesputtert, die meistens als Anode dient. Darauf fol- 40 gen eine oder mehrere organische Schichten durch Aufdampfen, Spin Coating, Drucken oder eine Kombination dieser Verfahren und danach eine dünne Kathodenschicht, die durch ein CVD-(chemical vapour deposition) oder PVD-Verfahren (physical vapour deposition) erzeugt wird, Am 45 Schluß erfolgt die luftdichte Versiegelung und das Packaging des Bauclements.

[0005] Nachteilig an diesem Verfahren ist die lange Prozeßdauer und die damit verbundenen hohen Herstellungskosten. Aufgrund der Sandwichbauweise muss jede Schicht 50 nacheinander aufgebracht werden, was einen erheblichen Zeitaufwand erfordert. Ferner benötigt das Bauelement im Vergleich zu anderen als Display einsetzbaren Bauelementen nicht nur höhere Spannung, die nachteilig auf die Lebensdauer des Bauelements wirkt, sondern auch höheren 55 Energieverbrauch bei gleicher Helligkeit und verursacht damit höhere Verbrauchskosten.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein optoelektronisches Bauelement der eingangs genannten Art zu entwickeln, das eine verbesserte Energie- und Lich- 60 teffizienz ohne nachteilige Wirkungen auf die Lebensdauer des Bauelements aufweist und ein Verfahren zur Herstellung von optoelektronischen Bauelementen (einschließlich der oben genannten Art aber nicht darauf eingeschränkt) anzugeben, bei dem eine schnellere Fertigung des Bauelements 65 erreicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs

[0008] Demgemäß weist ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements im wesentlichen die 5 folgenden Verfahrensschritte auf:

- a) Bereitstellen eines ersten Trägers,
- b) Aufbringen und Strukturieren einer ersten Elektrode auf den ersten Träger durch Maskenbedampfen, Sputtern, ein Druckverfahren oder eine Kombination dieser,
- c) Aufbringen der organischen Schichten nacheinander auf die erste Elektrode durch Coaten, ein Druckverfahren oder eine Kombination von beiden,
- d) Bereitstellen eines zweiten Trägers,
- e) Aufbringen und Strukturieren einer zweiten Elektrode auf den zweiten Träger durch Sputtern und Ätzen
- f) Zusammenfügen der zwei beschichteten Träger, so dass zwischen den organischen Schichten auf den ersten Träger und der Elektrode auf den zweiten Träger Kontakt gewährleistet ist, wobei zumindest einer der beschichteten Träger von einer Rolle zugeführt wird.

des zweiten Träger nicht betreffen und Verfahrensschritte d) und e) die Beschichtung des ersten Träger nicht betreffen, können diese Vorgänge zeitsparend parallel stattfinden, d. h. die zwei Träger können parallel vorbereitet werden, bevor sie zusammengefügt werden.

[0010] Ein zusätzlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass beim Aufbringen der zweiten Elektrode die relativ empfindllichen, funktionellen organischen Schichten nicht berücksichtigt werden müssen. Beim berkömmlichen Sandwich-Aufbau wird die zweite Elektrode direkt auf die funktionellen organischen Schichten aufgebracht, Aus diesem Grunde mußte besondere Sorgfalt aufgewendet werden, dass die funktionellen Eigenschaften der organischen Schichten unbeeinträchtigt bleiben. Dies ist beim Aufbringen auf den zweiten Träger nicht erforderlich. [0011] In einer bevorzugten Ausführung des Verfahrens wird der erste Träger dreidimensional strukturiert, bevor der oben genannte Schritt b) durchgeführt wird. Diese dreidimensionale Strukturierung erfolgt beispielsweise durch Prägen, Lasern, ein Mikroperforierungsverfahren oder eine Kombination dieser Verfahren, Allerdings können alle sonstigen bekannten Mikrostrukturierungsverfahren für diese dreidimensionale Strukturierung auch eingesetzt werden.

[0012] Die zweite Elektrode wird in obigem Schritt e) auf den zweiten Träger aufgebracht und dann als Negativ-Form des beschichteten ersten Trägers entsprechend strukturiert, so dass beim Zusammenfügen der beschichteten Träger (Schritt f)) elektrischer Kontakt gewährleistet wird.

[0013] Günstigerweise besteht die Möglichkeit, einen polymeren Folienträger geringerer Transparenz als bei berkömmlichen OLEDs als ersten Träger einzusetzen. Diese sind üblicherweise kostengünstiger.

[0014] Dieses Verfahren ist besonders geeignet für die Herstellung von flexiblen, dreidimensional strukturierten optoelektronischen Bauelementen wie das erfindungsgemäße Bauelement, weil die Zuführung zumindest eines der beschichteten Träger von einer Rolle eine Endlosfertigung ermöglicht. Ein Rolle zu Rolle Verfahren ist vorgesehen, wenn beide beschichteten Träger flexibel sind und von jeweils einer Rolle zugeführt werden.

[0015] Das erfindungsgemäße Bauelement weist einen dreidimensional strukturierten ersten Träger auf, auf dem eine Schichtenfolge angeordnet ist, die aus einer ersten 3

Elektrode, mehreren funktionellen organischen Schichten, einer zweiten Hiektrode und einem zweiten Träger besteht.

[0016] Der Form der dreidimensionalen Strukturierung verbessert die Lichtausbeute des Bauelements, indem die Oberfläche pro Bildpunkt vergrößert und die Lichtführung fokussiert wird. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Helligkeit erhöht wird, ohne dass die Lebensdauer nachteilig beeinflußt wird, weil das funktionelle Material des Bauelements nicht stärder gestresst wird. Rine Mehrzahl von Kavitätsformen, die zur fokussierten Lichtführung aus der 10 Kavität führen, ist denkbar, z. B. vom geometrisch einfachen Stumpflegel bis zur geometrisch anspruchsvollen Wahenform

[0017] Vorzugsweise werden zumindest zwei von diesen dreidimensionalen Struktureinheiten einem Bildpunkt zugeteilt. Eine Mehrzahl von Struktureinheiten verbessert die Lichtnusbeute in der oben beschriebenen Weise: Je mehr Struktureinheiten einen Bildpunkt bilden, desto größer ist die funktionelle lichtemittierende Oberfläche pro Bildpunkt und desto heller wird der Bildpunkt.

[0018] Beispielsweise befinden sich mehrere von diesen Struktureinheiten unter den für einen Bildpunkt aktiven Diodenflächen (d. h. unter den Kreuzungspunkten der streifenförmigen Anodenschicht und der quer zu den Anoden-Bahnen angeordneten, streifenfürmigen Kathodenschicht, 25 wie oben als Stand der Technik beschrieben).

[0019] Das erfindungsgemäße Bauelement wird vorteilhaft durch das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren hergestellt. Allerdings sind andere Möglichkeiten zur Herstellung des in Anspruch 13 beschriebenen Bauelements vorgesehen: 30 [0020] Im folgenden wird die Erfindung anhand von einem Ausführungsbeispiel in Verbindung mit den Fig. 1 bis 3 näber erläutert.

[0021] Es zeigen

[0022] Fig. 1 und 2 jeweils eine schematische Schnittdarstellung und eine schematische Daraufsicht eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements, das beispielsweise durch das erfindungsgemäße Verfahren hergestellt werden kann und

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen endlosen Verfahrens für die Pertigung eines erfindungsgemäßen Bauelements.

[0024] Der erste Träger 1 für das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Bauelement besteht beispielsweise aus einem flexiblen Polymer, das gut beschichtet werden kann. Dies wird 45 beispielsweise durch Prägen dreidimensional strukturiert, um mehrere Kavitäten 6 in dem Träger zu erzeugen. Die Form der Kavität 6 ist beispielsweise ein Stumpfkegel. Ein Bildpunkt enthält beispielsweise ungefähr 100 solcher Kavitäten 6. Die Kavitäten 6 kökmen u. a. wie in Fig. 2 dargestellt 50 oder auch in versetzten Reihen angeordnet werden.

[0025] Die erste Elektrode 2 dient üblicherweise als die Kathode und wird auf den ersten Träger 1 beispielsweise durch Bedampfen aufgebracht. Die erste Elektrode 2 besteht beispielsweise aus Calcium. Auf die erste Elektrode 2 werden die dünnen organischen Schichten 3 beispielsweise durch ein Druckverfahren aufgebracht. Die Dicke dieser organischen Schichten 3 ist beispielsweise kleiner als 1 mm und die Schichten bestehen beispielsweise aus konjugierten Polymeren wie Poly-Phenylen-Vinylen (PPV) und seine 60 Abwandlungen, die ein delokalisiertes Elektronensystem entlang der Hauptkette aufweisen. Die organischen Schichten können aus mehreren Schichten verschiedenen Polymere bestehen, um die Wirkungsgrad und Stabilität der organischen Schichten zu verbessern.

[0026] Die zweite Elektrode 5, die in diesem Ausführungsbeispiel die Anode ist, wird beispielsweise durch zwei Schritte auf den zweiten Träger 4 aufgebracht. Die zweite

4

Elektrode (beispielsweise aus Indium-Zinnoxid) wird auf den zweiten Träger 4 aufgesputtert und dann durch Ätzen so strukturiert, dass eine sich heraushebende Sumpfkegelform genau in der Kavität des beschichteten ersten Trägers hineinpaßt. Der zweite Träger 4 besteht beispielsweise aus einem transparenten flexiblen Polymer, das gut beschichtet werden kann und das emittierte Licht gut durchläßt.

[0027] Die zwei beschichteten Träger 1,4 werden beispielsweise durch Laminieren in einem endlosen Rolle zu Rolle Verfahren zusammengefügt. Das Laminieren wird beispielsweise bei erhöhter Temperantr durchgeführt. Zum Verkleben der Folien kann vor dem Zusammenfügen durch Dispensen oder Siebdruck ein Kleberahmen eines UV- oder thermisch aushärtenden Klebers aufgebracht werden. Die zu laminierenden Oberflächen werden dadurch zusammengeklebt. Nach dem Zusammenfügen wird der Kleber thermisch, mittels UV-Licht oder durch eine Kombination von beidem ausgehärtet.

[0028] Fig. 3 stellt beispielsweise das Laminieren der zwei beschichteten Träger 1,4 mittels eines endlosen Rolle Verfahrens dar. In diesem Beispiel wird der beschichtete zweite Träger 4 von einer Rolle 7 zugeführt, wobei der erste Träger 1 fließbandmäßig zugeführt wird. Die zwei Träger 1,4 werden dabei laminiert.

5 [0029] Anders als bei herkömmlichen OLEDs muss das erfindungsgemäße Bauelement nicht zusätzlich abgedeckt und luftversiegelt werden, weil diese Aufgaben schon durch den zweiten Träger 4 erfüllt sind.

[0030] Die endlos gefertigten Bauelemente werden je nach der gebrauchten Größe der Display z. B. durch einfaches Schneiden, Stanzen, Lasercutting oder Wasserstrahlschneiden vereinzelt. Die Bauelemente werden dann anschließend verpackt.

## Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements mit einem ersten Träger (1), auf dem eine Elektrode (2) und eine oder mehrere organische Schichten (3) aufgebracht wird, und mit einem zweiten Träger (4), auf dem eine zweite Elektrode (5) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei wie oben beschichteten Träger so zusammengefügt werden, dass zwischen den organischen Schichten (3) und der zweiten Elektrode (5) Kontakt gewährleistet ist, wobei zumindest einer der beschichteten Träger von einer Rolle (7) zugeführt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem
  - der erste Träger (1) dreidimensional strukturiert wird,
  - die auf dem ersten Träger (1) aufgebrachte
     Elektrode (2) und die auf der ersten Elektrode (2)
     aufgebrachten organischen Schichten (3) eine dem Träger (1) entsprechende Strukturierung aufweisen und
  - der zweite Träger (4) und die auf dem zweiten Träger (4) aufgebrachte Elektrode (5) entsprechend so strukturiert sind, dass ein Vollkontakt zwischen den organischen Schichten (3) und der auf dem zweiten Träger (4) aufgebrachten Elektrode (5) beim Zusammenfügen der zwei beschichteten Träger gewährleistet ist.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zumindest eine der organischen Schichten (3) ein lichtemittierendes Material enthält und eine der organischen Schichten (3) ein Elektronen leitendes Material enthält.

  4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, bei dem der erste Träger (1) durch Prägen, Lasern, ein Mikroperforie-

rungsverfahren	oder eine	Kombination	dieser	Verfah-
ren strukturiert	wird.			

- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-4, bei dem die erste Elektrode (2) durch Maskenbedampfen, Sputtern, ein Druckverfahren oder eine Kombination dieser 5 auf den ersten Triiger (1) aufgebracht wird.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, bei dem die organischen Schichten (3) nacheinander durch Coaten, ein Druckverfahren oder eine Kombination von beiden auf die erste Elektrode (2) aufgebracht wer-
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1-6, bei dem die zweite Elektrode durch Sputtern und Ätzen auf den zweiten Träger aufgebracht und strukturiert wird.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-7, bei dem 15 zumindest einer von den beiden Trägern (1, 4) flexibel ist
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1-8, bei dem ein Träger, in dem eine Metallschicht integriert ist, als erster Träger (1) verwendet wird.
- Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Metallschicht aus Aluminium besteht.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-10, bei dem die erste Elektrode (2) die Kathode ist und die zweite Elektrode (5) die Anode ist.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-10, bei dem die erste Elektrode (2) die Anode ist und die zweite Elektrode (5) die Kathode ist.
- 13. Optoelektronisches Bauelement mit einem Träger (1), der dreidimensionale Struktureinheiten (6) auf- 30 weist, auf dem eine Schichtfolge angeordnet ist, die aus einer ersten Elektrode (2), mehreren funktionellen organischen Schichten (3) und einer zweiten Elektrode (5) besteht,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein zweiter Träger (4) sich auf der zweiten Elektrode befindet und

eins Mehrzahl von den dreidimensionalen Struktureinheiten (6) einen Bildpunkt (Pixel) bildet.

Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 40
 bei dem zumindest eine der organischen Schichten
 ein lichtemittierendes Material enthält und eine der organischen Schichten (3) ein Elektronen leitendes Material enthält.

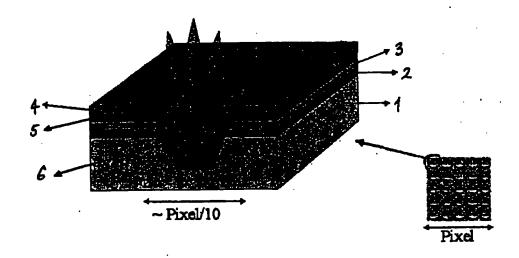
Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

55

60

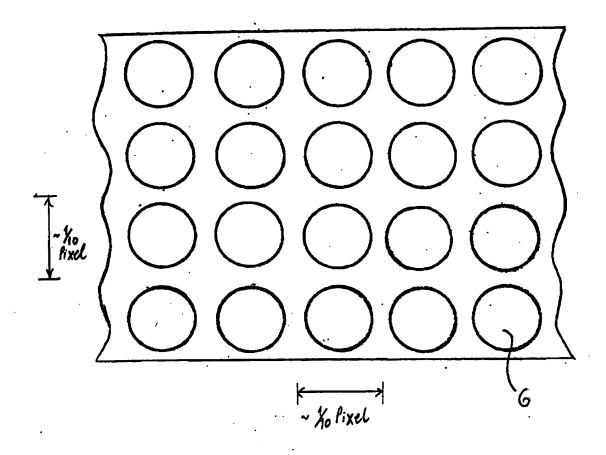
- Leerseite -

Nummer: Int. Ci.<sup>7</sup>: Offenlegungstag: DE 102 19 905 A1 H 01 L 51/40 4. Dezember 2003



FIGUR 1

Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag: DE 102 19 905 A1 H01 L 51/40 4. Dezember 2003



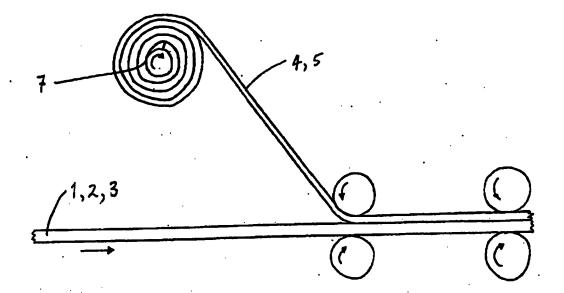
FIGUR 2

Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>:

H01 L 51/40 4. Dezember 2003

DE 102 19 906 A1





FIGUR 3